## BEANS パテントショップ データーシート 120

特開 2014-63874
大気圧プラズマ成膜装置
三菱電機株式会社
シート型健康管理デバイス、アンビエントデバイス、エネルギーハーベスティ
ング
【利用分野】大気圧に近い比較的高い気体圧力において、数mm以下の狭ギャ
   ップに配置されたターゲットー基板間内の反応ガス分布を均一化することがで
きる大気圧プラズマ成膜装置を得ること。
   【発明の内容】電源が接続され、固体ターゲット13を有する電力印加電極1
2 と、電力印加電極12に対向配置され接地される接地電極ステージ2と、の
電極間間隙に100Pa以上大気圧以下の水素を含有する反応ガスの圧力の下
で生成されるプラズマを接地電極ステージ2の電力印加電極12側の面に載置
する被処理部材に照射して被処理部材上に成膜する大気圧プラズマ成膜装置で
あって、反応ガスを導入する貫通孔21を固体ターゲット13の面内に備える。
のうで、灰心がパラであり、の異題記と「と固体ケーケット」のの面に加える。
98 12 12 10 10 98 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10